### 19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 32622

43公開 昭和62年(1987)2月12日 識別記号 庁内整理番号 (i)Int Cl. 1 T-6835-5F H 01 L 21/56 7179-4F B 29 C 45/02 7179-4F 8117-4F 45/26 // B 29 K 101:10 4F 未請求 発明の数 1 (全4頁) 4F 審査請求 В 29 31:34

の発明の名称 半導体装置用樹脂封止金型

②特 願 昭60-172057

②出 願 昭60(1985)8月5日

⑫発 明 者 古 矢 邦 夫 大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

⑪出 願 人 株式 会社 東芝 川崎市幸区堀川町72番地

邳代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 報 義

1,発明の名称

, sr

半導体装置用樹脂封止金型

2. 特許請求の範囲

下型および上型からなり、樹脂対止型半導体装置における樹脂モールド層に対応したキャビティー及び該キャビティーへのモールド樹脂の圧入軽路を具備し、前記キャビティーの周報に沿って樹脂の味る半導体装置用樹脂対止金型。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は半導体装置用樹脂封止金型、即ち、樹脂封止型半導体装置を製造するために用いる樹脂モールド金型の改良に関する。

(発明の技術的背景)

樹脂封止型半導体装置には第3図(A)に示す D1Pタイプや、第3図(B)に示すフラットパッケージタイプ等の様々の形態のものが知られている。しかし何れの場合にも、リードフレーム1 上でアセンブリーされた半導体チップ (図示せず) を樹脂モールド脚 2 で封止した共通の構造を有し ている。

上記街路封止型半導体装置の製造に際しては、ますリードフレーム1のペッド部に半導体チップをダイボンディングし、ワイヤボンディングを施した後、該リードフレームを第4 図および第5 図に示すモールド装置にセットし、エポキシ街路等のトランスファーモールドにより 樹脂モールド 暦2 を形成する。

第 4 図において、 1 1 は下型ペース、 1 2 は下型、 1 3 は上型、 1 4 は上型ペース、 1 5 はポストである。第 5 図は下型 1 2 と上型 1 3 との接合面に沿った図で、 図中 X ー X 線の 左側は 接合面から下型 1 2 方向を見た平面 図、右 側は 上型 1 3 方向を見た底面 図である。図示のように、 下型 1 2 にはカル 1 6 、ランナー 1 7、ゲート 1 8、 ギャビティー 1 9 が形成されている。他方、 上型 1 3にはポット 2 0及びキャビティー 2 1 が形成されている。

半導体チップのアセンブリーを施されたリードフレームは、アセンブリー部分がキャピティー 1、9、21内に収容されるようにして下型 1 2 と上型 1 3 の間に挟着され、カル 1 6 (ポット 2 0)、ランナー 1 7、ゲート 1 8 を通してキャピティー19、2 1 内にモールド樹脂を圧入することにより樹脂封止が行なわれる。

#### 〔背景技術の問題点〕

上記のようにして樹脂封止型半導体装置に用いられるモールド金型には高い形状精度が要求程度のある。金型盤面は大きなもので 500 mm × 500 mm 程度のものがあるが、特に下型および上型における後のの平坦度、平行度が極めて重要である。即ち、リードフレーム 1 との隙間が 0.015 mm 以上あると、第6 図に矢印 Y で示すように該隙間を通して 樹脂が漏れ出し、所謂「ニジミバリ」が発生することになる。

これに対し、前述のように広い面積を有する金型の場合、 樹脂の 覇れを完全に防止できる平坦度、平行度を保つのは技術的に困難である。また、金

ルドを行なう際に前記キャビティー周線に設けた 突起がリードフレーム表面に食込み、樹脂の製出 を阻止するため「ニジミバリ」の発生を効果的に 防止することができる。

なお、突起の高さは金型の経時変化による歪み等を考慮して0.02~0.03mm程度とするのがよい。これが低過ぎると効果が少なく、高過ぎるとリード郎にダメージを与える原因になるからである。 (発明の実施例)

第1 図は、本発明の一実施例になる樹脂封止金型の上型キャビティー部分を拡大して示す斜視を図である。この実施例はDiP用の金型で、キャる側である。この関係のうち、リード部が延出するの間線のうち、リード部が延出するの間線について変起22、22が設けられていの実起22、0.03mmである。この関係を設けるのは、ないのの間に研磨がより成形すればよい。

上記実施例の樹脂封止金型を用い、第4図と同

型を長時間使用していると軽時変化等で精度が劣化するため「ニジミバリ」の発生が著しくなり、 後工程でバリを除去するために多くの労力とを時間を必要とし、製造コスト増大の要因になる問題 があった。

#### 〔発明の目的〕

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、掛断封止型半導体装置の製造に際して樹脂がリードフレーム表面を伝って漏れ出すのを阻止し、「ニジミバリ」の発生を防止できる半導体装置用樹脂封止金型を提供しようとするものである。

#### (発明の概要)

本発明による半導体装置用樹脂封止金型は、下型および上型からなり、樹脂封止型半導体装置に対応したキャビティー及び該キャビティーへのモールド樹脂の圧入経路を具備し、前記キャビティーの周線に沿って樹脂なれ防止のための突起を設けたことを特徴とするものである。

上記本発明の樹脂封止金型によれば、樹脂モー

様のモールド装置により第3図(A)に示したり 「Pタイプの射路封止型半導体装置を製造すれば、 第2図に示すように突起22が樹脂の選出を防止 する。即ち、突起22が高さくh>分だけリード フレーム1の表面に食込むため、第6図との対比 から明かなように樹脂の遊出路が切断され、樹脂 の類出による「ニジミバリ」の発生を防止するこ とができる。

なお、本発明は上記実施例のようにDIP用だけでなく、フラットパケージタイプその他どのような形態の樹脂封止型半導体装置用のモールド金型に対しても適用することが可能である。

#### (発明の効果)

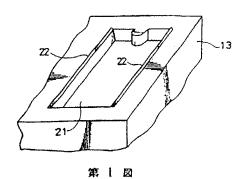
以上群述したように、本発明の樹脂封止型半導体装置用モールド金型によれば、樹脂封止型、表面を伝えている。というでき、だま行なわれていたない。というでき、だまであれていたが、はないである。できる等、顕著な効果が得られるものである。

## 特開明62-32622 (3)

#### 4. 図面の簡単な説明

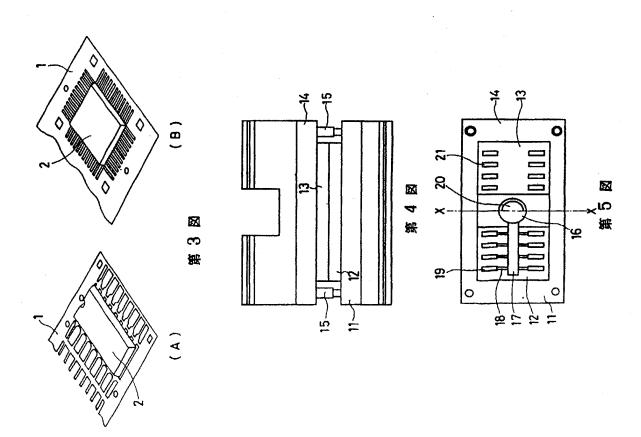
1 … リードフレーム、 2 … 樹脂 モールド 魔、 1 1 … 下型 ベース、 1 2 … 下型、 1 3 … 上型、 1 4 … 上型 ベース、 1 5 … ポスト、 1 6 … カル、 1 7 … ランナー、 1 8 … ゲート、 1 9 … キャピティー、 2 0 … ポット、 2 1 … キャピティー、 2 2 … 突起

出順人代理人 弁理士 鈴江武彦

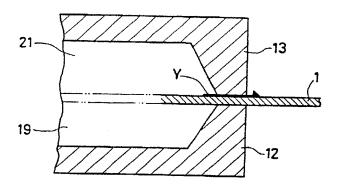


19

第 2 図



# 特開昭62-32622 (4)



第6図

CLIPPEDIMAGE= JP362032622A

PAT-NO: JP362032622A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62032622 A

TITLE: RESIN-SEALED METAL MOLD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: February 12, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

~FURUYA, KUNIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP60172057

APPL-DATE: August 5, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/56; B29C045/02; B29C045/14; B29C045/26

US-CL-CURRENT: 438/FOR.367,29/827

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the generation of oozed-out burr, by installing protrusions

to prevent the leakage of resin along the periphery of a cavity.

CONSTITUTION: The metal mold for DIP is provided with a cavity 21. Protrusions

22, 22 are installed along its side edges from which a lead part extends out.

Except the protrusions, the metal mold has the same constitution as usual ones.

When the resin sealed type semiconductor device of DIP type is manufactured by

molding equipment applying this resin sealed metal mold, the protrusions 22

prevents the resin to leak out. In other words, the protrusions 22 penetrate

into the surface of a lead frame 1 by the height of (h), and the outflow path

of resin is blocked, so that the generation of the oozed-out burrs caused by

the leakage of the resin can be prevented.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio